

## Carrier Loading System - Advanced (CLSA234)

Das **Carrier Loading System - Advanced 234** dient zum automatischen Be- und Entladen von Wafern aus/in die Waferkassetten. Es kann gezielt ein Wafer aus der Kassette über einen Vakuumgreifer entnommen werden und auf einem Lagerteller abgelegt werden. Hierbei dreht sich der Vakuumarm um 180 Grad. Es ist jeweils ein Wafertyp pro Gerät einsetzbar; wahlweise sind - ohne Änderung am Gerät - automatisch 2", 3" oder 4" verarbeitbar. Die Erkennung von Carrier- und Wafergröße erfolgt automatisch und betriebssicher. Optional kann das Gerät mit einer OCR-Erkennung ausgerüstet werden.



### Elektrische Anschlussdaten

Versorgungsspannung	110 – 240 V
Leistungsaufnahme max.	200 Watt
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Anschlusskabel	US, Euro, UK oder Japan
Anschluss	Kaltgerätestecker 3-pol.

### Vakuum

Vakuum	-65 KPa (-19inchHg)
Schlauchanschluss	ID 6, AD 8

### Allgemein

Breite	270 mm
Höhe	550 mm
Tiefe	580 mm
Gewicht	ca. 30 kg

### Bestellausführungen

32277	CLSA 234"
-------	-----------